

令和7年1月30日
北九州市産業経済局

報道機関各位

北九州市域の半導体関連企業が一堂に会する！
**「第4回『北九州半導体ネットワーク』
総会・特別講演会・交流会」を開催します！**
～半導体業界の最前線で活躍する講師を迎えた **特別講演** に注目～

半導体産業は世界規模で急成長を遂げており、各地で大規模な投資が行われる中、九州においてもTSMCの熊本進出を契機として、「新生シリコンアイランド九州」の実現に向けた動きが加速しています。

北九州市では、九州の半導体サプライチェーンを支える約100社の関連企業の集積や、充実した物流インフラなどの強みを活かし、半導体関連企業の誘致や物流の集積をはじめ、北九州学術研究都市を中心としたイノベーションの創出や人材育成など、産学官一体となって取り組んでいます。

この度、市域の半導体産業の活性化に向けて設立された、「北九州半導体ネットワーク」の総会及び特別講演会、交流会を開催します。

特別講演会では、半導体業界の最前線で活躍され、幅広い知見を持つ、一般社団法人九州半導体・デジタルイノベーション協議会会長、ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社代表取締役社長の山口宜洋氏、横浜国立大学准教授の井上史大氏を講師に迎え、新生シリコンアイランド九州の未来や、後工程の研究開発におけるアカデミアの役割などについて、ご講演いただきます。

さらに、交流会の冒頭には、武内市長から半導体関連企業の皆様に向け、ご挨拶をさせていただきます。

ぜひ取材方よろしくお願いいたします。

【開催概要】

- 1 日 時 令和7年2月7日（金）14：00～19：15
- 2 会 場 リーガロイヤルホテル小倉 3階 エンパイアルーム
(北九州市小倉北区浅野2-14-2)

3 次 第

(1) 総 会 (会員企業のみ) 14:00~15:30

・北九州半導体ネットワーク及び国・県の取組みについて 等

(2) 特別講演会 (一般参加可) 15:45~17:30

・特別講演1『新生シリコンアイランド九州が拓く未来像』

講師：(一社)九州半導体・デジタルイノベーション協議会会長

ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング (株)

代表取締役社長 山口 宜洋 氏

・特別講演2『半導体後工程の研究開発動向とアカデミアの役割』

講師：横浜国立大学 大学院工学研究院 システムの創生部門

理工学部 機械・材料・海洋系学科

理工学府 機械・材料・海洋系工学専攻

准教授 井上 史大 氏

(3) 交流会 (希望者) 17:45~19:15

・主催者挨拶 (17:45~17:50) 北九州市長 武内 和久

4 主催 北九州市・(公財)北九州産業学術推進機構

【問合せ先】

産業経済局 未来産業推進課

担当課長：岩本 担当係長：藤江

TEL：093-582-2905

第4回

北九州半導体 ネットワーク総会

開催日

2月7日 2025 金

会場

リーガロイヤルホテル小倉

福岡県北九州市小倉北区浅野2丁目14番2号

第1部 総会

【会員申込】

時間 14:00～15:30

会場 3階 エンパイアルーム

対象 北九州半導体ネットワーク会員のみ

※申込みは一団体2名までとなります。

申込 QRコードまたは、下記HPよりお申込み
ください。(申込締切1月31日)



第2部 特別講演会

【一般申込】

時間 15:45～17:30

会場 3階 エンパイアルーム

定員 250名

対象 北九州半導体ネットワーク会員、一般

申込 QRコードまたは、下記HPよりお申込み
ください。(申込締切1月31日)



第3部 交流会

時間 17:45～19:15

会場 3階 エンパイアルーム

定員 150名

対象 北九州半導体ネットワーク会員、一般

会費 3,000円/人 (立食形式)

お申込確認後、請求書をメールで送付いたしますので、会費を指定
口座にお振込みください。振込手数料はご負担いただきます。
入金後の返金は対応出来かねますのでご了承ください。

特別講演会

・一般の方は、特別講演会・交流会から参加可能です。
奮ってお申込みください。

・特別講演会・交流会は会員団体の申込人数制限はございません。

特別講演 テーマ1

新生シリコンアイランド九州が 拓く未来像



一般社団法人九州半導体・デジタルイノベーション協議会 会長
ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社
代表取締役社長

山口 宜洋 氏

1987年、エンジニアとしてキャリアをスタート。
ソニーのセット機器向けのロジック半導体や他社との協業によるゲーム向け半導体開発に
従事。また300mmウエハーラインの生産立上げを主導し、モノづくりの基盤を構築。
2008年長崎セミコンダクタマニュファクチャリング(株)へ出向、2010取締役社長に
就任。
2012年より現在主力製品のCMOSイメージセンサにおいて、ソニー独自の差異化技術
を進化させるとともに生産規模を拡大し競争優位なポジションを築く。
2018年ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング(株)取締役副社長。
2021年同社代表取締役社長に就任。

特別講演 テーマ2

半導体後工程の研究開発動向と アカデミアの役割



横浜国立大学 大学院工学研究院 システムの創生部門
理工学部 機械・材料・海洋系学科
理工学府 機械・材料・海洋系工学専攻 准教授

井上 史大 氏

2013年3月、関西大学 理工学研究科にて博士課程修了(工学博士)。
その後計10年間世界最大の半導体コンソーシアム、ベルギーimecにて常勤研究員として
半導体三次元集積の研究に従事。
2021年4月より横浜国立大学工学研究院システムの創生部門にて准教授として着任。
2024年4月より横浜国立大学 半導体・量子集積エレクトロニクス研究センター 副セン
ター長に就任。
多くの国内半導体PJに関与する傍ら、半導体人材育成にも積極的に取り組んでいる。
2022 IEEE EPS Outstanding Young Engineer Award、文部科学大臣表彰、2024
年 半導体オブザイヤー、先端技術大賞 経済大臣賞など数多くの受賞歴を有する。



問合せ先

(公財) 北九州産業学術推進機構 半導体産業支援センター内

住所

北九州半導体ネットワーク事務局 菊地・富田・田中

TEL

〒808-0135 北九州市若松区ひびきの2-1
093 (695) 3007 / FAX 093 (695) 3686

MAIL

ksnet@ksrp.or.jp / HP <https://www.ksrp.or.jp/support/semicon.html>

主催

北九州市産業経済局未来産業推進課 / 公益財団法人北九州産業学術推進機構